

令和3年5月10日

第5回 日本芸術院の会員選考に関する検討会議の開催について

このたび、日本芸術院の会員の在り方や多様化した文化芸術を反映した分野の拡充、会員選考の際の外部意見の反映方法等について検討を行うため、標記会議を下記のとおり開催しますので、お知らせします。

1. 日時：令和3年5月12日（水）15時～17時
2. 場所：文部科学省第2講堂（旧庁舎6階）（※WEB会議）

3. 議事

- （1）日本芸術院の会員選考に関する議論（とりまとめ）

4. 傍聴・取材

本会議は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、Webexを用いたオンライン会議による傍聴とします。

傍聴の登録受付は、5月11日（火）18時までで行いますので、期間内に傍聴登録フォーム（<https://pf.mext.go.jp/admission/page-18938-9-2.html>）又は以下の受付QRコードを用いて御登録をお願いします。

なお、配布資料については、5月12日（水）15時00分を目途に文化庁ホームページに掲載する予定です。

会場での取材を希望される報道関係者は、5月11日（火）18時までに、別紙「取材申込書」によりFAXでお申し込みください。



<担当>文化庁

文化戦略官 根来（内線3014）

参事官（芸術文化担当）付

総括・顕彰係長 富田（内線2825）

電話：03-5253-4111（代表）

文化庁参事官（芸術文化担当）付 宛
（FAX 03-6734-3814）

第5回日本芸術院の会員選考に関する検討会議

取材申込書

申込期日：5月11日（火）18：00まで

報道機関名：

御担当者名：

取材種別 ： ビデオカメラ スチールカメラ ペン その他

連絡先 TEL：

FAX：

Mail：

【留意事項】

- （1）会場の都合上、ペン取材は各社（系列）1名、スチールカメラは1社につき1カメ、ビデオカメラは各系列1台とさせていただきます。
- （2）当日は、14時30分から受付を行います。その際、名刺を御持参ください。
※事前登録のない方の入場をお断りすることがあります。あらかじめ御了承願います。
- （3）取材は、係員の指定する所定の場所で行うとともに、関係者の指示に従うこととなりますので、あらかじめ御了承願います。
- （4）新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用及び手指消毒への御協力をお願いします（健康上の理由がある場合を除く）。

【担当】文化庁

文化戦略官 根来（内線3014）

参事官（芸術文化担当）付

総括・顕彰係長 富田（内線2825）

電話：03-5253-4111（代表）